片MCP 或两片MCP"人"形级联。三片MCP "Z"形级联, 其增益在 10⁵- 10⁷, 可用于极弱 光, 单光子探测。这种像增强器在天文、物理、 化学、生物、深海勘测和量子电子学等领域具 有重要的实用价值。

该种管型制备技术已成熟, 并可小批量

生产。

参考文献

- [1] 侯询. 高速摄影概论 M] 1982, 134.
- [2] 黄改霞译. 高速摄影与光子学. 1982. 13.
- [3] 高景华.GZJ II-18/18型二代微光近贴像增强器研制报告 R. 1990.

THE RESEARCH OF NS RESPONSE TME PROXM HY FOCUS MAGE INTENSIFIER

GAO Jing-hua

(X ian Institute of Applied Optics, Shaanxi X ian 710065, China)

Abstrsact The paper describes the property, principle and realigation of ns time responsed proximity focus image intenfifier

Keywords ns time response; proximity focus image inensifier; photocathode

激光制造透明导电膜

东京三菱研究所(MRIT)的研究人员开发了制造透明导电膜的一种新的激光处理技术。这种工艺可用于不耐热或易氧化的基片,可用来制造透过 90% 可见光的晶体——氧化物导电膜。透明导电膜通常用作光传输电极。用氧化物制造的电极在可见光波长上特别透明,而且薄膜非常坚固。有一种这样的材料就是氧化铟(In2O3)外加氧化锡(ITO),这种材料广泛用于液晶和等离子体显示器可见光元件的电极。

直到现在,这种薄膜可以通过原材料上的发光离子或电子光束形成,即使它汽化,并

将气体沉积到穿过该材料放置的衬底上。但是,由于该材料是由不同熔点和气压的元素构成的,使用这种方法形成的薄膜易于发生结构变化。尤其是,薄膜由于薄膜易于发生结构变化。尤其是,薄膜由于氧化时的高气压,氧会以气体形式逸出而致使氧气不足,从而使透明性受到损失,不能达到理想状态。

为了防止这种损失,通常通过管道将氧气送入反应室,同时将薄膜基片加热至300以上。但是,在这些条件下,基片不能由易氧化或不耐热的材料制成。